

令和3年度 第4回トップセミナー開催案内

大分県LSIクラスター形成推進会議
グローバルネットワーク部会
部会長 安部 征吾

大分県LSIクラスター形成推進会議では、「トップセミナー」を下記のとおり開催します。

半導体業界は拡大基調にあり、国内においても「半導体デジタル戦略」が打ち出され、具体的にはTSMCの国内進出と大きな変革時期をむかえております。

そのような中、業界の状況、そしてあらゆる電子デバイス・製品に対し、日本で一番精力的に取材を続けておられる、産業タイムズ社泉谷会長様を招聘致しました。

新たな時代に向けて、来年度そして近未来<何が起ころのか>を論じていただきます。

ご参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項を記載の上、本メールあてご返信 または FAXいただきますようお願い申し上げます。

★ハイブリッド開催としますので、申込書（実会場・オンライン）にて選択願います。

【日時】 令和4年2月2日（水） 15:00～17:00（受付14:30～）
< Web接続（招待承認） 14:30～ 終了まで >

【場所】 レンブラントホテル大分 2階 二豊の間
〒870-0816 大分市田室町9-20 TEL: 097-545-1040

【演題】 『SDGs革命は半導体産業にビッグインパクトもたらす！
～100兆円産業に向けて国内外の設備投資は爆裂の勢い』

【講師】 株式会社産業タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉氏

【配信】 使用ツール Zoom（事前確認が必要な方は、事務局へお問合せ）

【対象者】 ◇LSIクラスター会員の方
お願い 経営責任者の方へ本メールを回報くださるようお願い致します。

※当日は新型コロナウイルスによる感染症対策（マスク着用他）にご協力願います。

【締切】 令和4年1月25日（火）

【問合せ／申込先】 大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局 担当：島添／岡田
TEL/FAX: 097-596-7179 e-mail: oita-lsi@columbus.or.jp

泉谷 渉(いずみや わたる)

神奈川県横浜市出身。中央大学法学部政治学科卒業。

35年以上にわたって第一線を走ってきた国内最古参の半導体記者であり、現在は産業タイムズ社 会長。

著書には『自動車世界戦争』、『日・米・中IoT最終戦争』、（以上、東洋経済新報社）、『これが半導体の全貌だ』（かんき出版）、『心から感動する会社』（亜紀書房）、『君はニッポン100年企業の底力を見たか!!』

（産業タイムズ社）など27冊がある。一般社団法人日本電子デバイス産業協会 理事 副会長。

全国各地を講演と取材で飛びまわる毎日が続く。